

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】令和7年7月8日(2025.7.8)

【公開番号】特開2024-126498(P2024-126498A)

【公開日】令和6年9月20日(2024.9.20)

【年通号数】公開公報(特許)2024-177

【出願番号】特願2023-34897(P2023-34897)

【国際特許分類】

G 01 N 27/22(2006.01)

10

【F I】

G 01 N 27/22 A

【手続補正書】

【提出日】令和7年6月30日(2025.6.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項3

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【請求項3】

第1状態における前記基体と前記第1接続部との間の前記第1方向に沿う第1距離は、  
第2状態における前記第1距離よりも短く、

前記第1状態における前記基体と前記第1支持接続部との間の前記第1方向に沿う第2  
距離は、前記第2状態における前記第2距離よりも長い、請求項1に記載のセンサ。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0098

【補正方法】変更

【補正の内容】

30

【0098】

(構成6)

第1状態における前記基体と前記第1接続部との間の前記第1方向に沿う第1距離は、  
第2状態における前記第1距離よりも短く、

前記第1状態における前記基体と前記第1支持接続部との間の前記第1方向に沿う第2  
距離は、前記第2状態における前記第2距離よりも長い、構成1～4のいずれか1つに記  
載のセンサ。

40

50